(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-40892 (P2003-40892A)

(43)公開日 平成15年2月13日(2003.2.13)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコード(参考)

C 0 7 D 487/22

C 0 7 D 487/22

4 C O 5 O

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

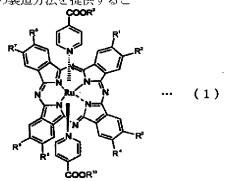
(21)出願番号	特願2001-227663(P2001-227663)	(71)出願人	000000011
			アイシン精機株式会社
(22)出願日	平成13年7月27日(2001.7.27)		愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
		(72)発明者	パイディ・イェラ・レディ
			愛知県刈谷市八軒町 5 丁目50番地 株式会
			社アイシンコスモス研究所内
		(72)発明者	モハメド・アプドゥル・ラヒーム
			愛知県刈谷市八軒町 5 丁目50番地 株式会
			社アイシンコスモス研究所内
		(74)代理人	100081776
			弁理士 大川 宏
			考) 4C050 PA14
		1	

(54) 【発明の名称】 ルテニウムフタロシアニン誘導体及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】太陽光の幅広い吸収を実現する新規ルテニウム フタロシアニン誘導体およびその製造方法を提供するこ と。

【解決手段】



 $(R^1 \sim R^8$ はそれぞれ水素、ハロゲン、t = 7チル基、 モルホリノ基、4 = xトキシカルボニルピペリジノ基及 び4 =カルボキシピペリジノ基から選択される1種で、 且つ $R^1 \sim R^8$ のうち少なくとも1つはモルホリノ基、4 ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4 ーカルボキシピペリジノ基から選択される1 種; R^9 及び R^{10} はそれぞれ水素又はエチル基)で表されるルテニウムフタロシアニン誘導体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1);

*【化1】

(R¹~R⁸はそれぞれ水素、ハロゲン、セーブチル基、 キルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種で、且つR¹~R⁸のうち少なくとも1つはモルホリノ基、4 20-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種;R⁹及びR¹⁰はそれぞれ水素又はエチル基)で表されるルテニウムフタロシアニン誘導体。

1

【請求項2】 前記式(1)中、 R^1 及び R^2 のうち一方、 R^8 及び R^4 のうち一方、 R^5 及び R^6 のうち一方並びに R^7 及び R^8 のうち一方は、それぞれモルホリノ基、4一エトキシカルボニルピペリジノ基及び4 ーカルボキシピペリジノ基から選択される1種であり、

それぞれの他方は、それぞれ水素又はハロゲンである請 30 シピペリジノ基から選択される 1 種であり、 求項 1 に記載のルテニウムフタロシアニン誘導体。 X^2 は水素又はハロゲンである請求項 4 に記

【請求項3】 前記式(1)中、 R^1 及び R^2 のうち一方、 R^8 及び R^4 のうち一方、 R^5 及び R^6 のうち一方並びに R^7 及び R^8 のうち一方は、すべてモルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種であり、

それぞれの他方は、それぞれ水素又はハロゲンである請求項1に記載のルテニウムフタロシアニン誘導体。

【請求項4】 一般式(2);

【化2】

(X¹及びX²は、それぞれ水素、ハロゲン、セーブチル基、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種)で表される1種以上のフタロニトリル誘導体であって、該フタロニトリル誘導体のうちの少なくとも1種は前記式(2)中のX¹及びX²の少なくとも一方が、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4※50

※ - カルボキシピペリジノ基から選択される1種であるフタロニトリル誘導体と、

2

一般式(3);

20 【化3】

(X³は水素又はエチル基)で表されるイソニコチン酸 誘導体と、をルテニウム塩の存在下で反応させることを 特徴とするルテニウムフタロシアニン誘導体の製造方 法。

【請求項5】 前記式(2)中、X¹はモルホリノ基、 4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキ シピペリジノ基から選択される1種であり、

X²は水素又はハロゲンである請求項4に記載のルテニウムフタロシアニン誘導体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なルテニウム フタロシアニン誘導体及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】フタロシアニン類は、熱安定性及び化学的安定性が高くその応用範囲は非常に広い。特にフタロシアニン類のルテニウム錯体は、太陽光に対する光エネルギー利用効率に優れる。光エネルギーの利用効率は、広い波長範囲における吸光度の高さ、すなわち、光エネルギーの吸収効率の高さからある程度判断できる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】したがって本発明では、より太陽光の幅広い吸収を実現する新規ルテニウムフタロシアニン誘導体およびその製造方法を提供することを解決すべき課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する目的

で本発明者等はルテニウムフタロシアニン誘導体に種々 の置換基を導入してその光吸収効率を検討したところ、 電子供与性の高い置換基を導入した場合に、光吸収スペ クトルが長波長側にシフトすると共に、ブロード化する ことが判明した。特に、ルテニウムフタロシアニン誘導 体にモルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ* *基又は4-カルボキシピペリジノ基を導入することで著 しく光吸収スペクトルをブロード化できることを見出 し、本発明に想到した。すなわち、本発明のルテニウム フタロシアニン誘導体は、一般式(1);

【0005】

【化4】

 $[0006](R^1 \sim R^8$ はそれぞれ水素、ハロゲン、も ーブチル基、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピ ペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択さ れる1種で、且つR¹~R⁸のうち少なくとも1つはモル ホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4 -カルボキシピペリジノ基から選択される1種:R⁹及 びR10はそれぞれ水素又はエチル基)で表されることを 特徴とする。

【0007】そして、前記式(1)中、R¹及びR²のう ち一方、R³及びR⁴のうち一方、R⁵及びR⁶のうち一方 30 並びにR7及びR8のうち一方は、それぞれモルホリノ 基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カル ボキシピペリジノ基から選択される1種であることが好 ましく、さらにこれらは、すべてモルホリノ基、4-エ トキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペ リジノ基から選択される1種のみで統一されることがよ り好ましい。この場合に、それぞれの他方は、それぞれ 水素又はハロゲンであることが好ましい。

【0008】さらに、上記課題を解決する本発明のルテ ニウムフタロシアニン誘導体の製造方法は、一般式 (2);

[0009]

【化5】

【0010】(X¹及びX²は、それぞれ水素、ハロゲン、t-ブチル基、モルホリノ基、4-エトキシカルボ ニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から 選択される1種)で表される1種以上のフタロニトリル※50 ロシアニン誘導体ほど、太陽光に対する光吸収スペクト

※誘導体であって、該フタロニトリル誘導体のうちの少な くとも1種は前記式(2)中のX1及びX2の少なくとも 一方が、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリ ジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択される 1種であるフタロニトリル誘導体と、一般式(3);

[0011]

【化6】

【0012】(X3は水素又はエチル基)で表されるイ ソニコチン酸誘導体と、をルテニウム塩の存在下で反応 させることを特徴とする。

【0013】そして、前記式(2)中、X1はモルホリ ノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カ ルボキシピペリジノ基から選択される1種であり、X2 は水素又はハロゲンであることが好ましい。

[0014]

【発明の実施の形態】式(1)中にR1~R8で表される 置換基は、それぞれ独立に、水素、ハロゲン、セーブチ 40 ル基、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジ ノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1 種である。ここで、ハロゲンは特に限定されないが、原 料化合物の入手性、反応のしやすさ等の観点から、塩素 が好ましい。

【0015】ここで挙げた水素、セーブチル基、モルホ リノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基は、この順にしたがい後に示す 置換基程電子供与性が上昇する。発明者等の検討の結 果、電子供与性の高い置換基を導入したルテニウムフタ

4

ルがブロードになることが判明しているので、R¹~R⁸で表される置換基は、セーブチル基、モルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基からなる群から選択されることが好ましく、モルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基からなる群から選択されることがより好ましく、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基からなる群から選択されることがさらに好ましい。

【0016】そして、R¹~R⁸のうち少なくとも1つは 10 モルホリノ基、4ーカルボキシピペリジノ又は4ーエトキシカルボニルピペリジノ基基である。モルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択される1種が1つ以上置換基として導入されることで、高性能なルテニウムフタロシアニン誘導体が得られる。

【0017】なお、セーブチル基、モルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基は嵩高いのでフタロシアニン骨格の隣り合う位置に導入することが困難である。したがって、セーブ20チル基、モルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択される1種を置換基として導入する場合には、その隣接する位置(R¹とR²、R³とR⁴、R⁵とR⁶、そしてR7とR%)にはそれぞれ水素又はハロゲンを導入することが好ましく、さらにこれらは、すべて水素又はハロゲンのいずれか一方のみで統一されることがより好ましい。ここでハロゲンを導入すると、合成が容易(たとえば、原料の入手性、反応の容易性等)となる利点がある。そして水素を導入すると、分子量を低下させることができ、単位重30量当たりの光吸収効率が向上する点で好ましい。

【0018】そして R^9 及び R^{10} はそれぞれ水素又はエチル基である。なお、 R^9 及び R^{10} としては水素であることが好ましい。 R^9 及び R^{10} をエチル基とした化合物は、特に、 R^9 及び R^{10} が水素である化合物の前駆体として有用である。

【0019】具体的に好ましいルテニウムフタロシアニン誘導体としては、式 (1) 中、 R^1 及び R^2 のうち一方、 R^8 及び R^4 のうち一方、 R^6 及び R^6 のうち一方並びに R^7 及び R^8 のうち一方が、それぞれモルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択される1種である化合物である。より好ましくはすべてモルホリノ基、4ーエトキシカルボニルピペリジノ基及び4ーカルボキシピペリジノ基から選択される1種のみで統一された化合物である。そして R^1 ~ R^8 のうちの残りの置換基が水素又はハロゲンである化合物、より好ましくは R^1 ~ R^8 のうちの残りの置換基がすべて水素又はハロゲンの一方で統一された化合物である。

【0020】(ルテニウムフタロシアニン誘導体の製造 50 れたルテニウムフタロシアニン誘導体を適正な方法(溶

方法)本発明のルテニウムフタロシアニン誘導体の製造 方法は、式(1)で表されるルテニウムフタロシアニン 誘導体を製造する方法であり、一般式(2)で表される フタロニトリル誘導体と、一般式(3)で表されるイソ ニコチン酸誘導体と、をルテニウム塩の存在下で反応さ せる方法である。

6

【0021】式(2)にX¹及びX²で表される置換基は、それぞれ水素、ハロゲン、セーブチル基、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種である。ここで、ハロゲンは、化合物の入手性、反応のしやすさ等の観点から、塩素が好ましい。

【0022】そして、X1及びX2の選択は、製造するル テニウムフタロシアニン誘導体の化学構造により決定で きる。すなわち、式(1)中の $R^1 \sim R^8$ には、 X^1 及び X²に導入した置換基が導入されるのであり、X¹及びX 2に導入する置換基は、すべて同じである必要はなく、 式(2)で表したフタロニトリル誘導体は複数種類の化 合物の混合物であってもよい。そして、製造されるルテ ニウムフタロシアニン誘導体には、モルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4-カルボキシピ ペリジノ基から選択される1種を少なくとも1つもつこ とから、原料であるフタロニトリル誘導体にもX1及び X²のいずれかにモルホリノ基、4-エトキシカルボニ ルピペリジノ基及び4-カルボキシピペリジノ基から選 択される1種をもつ化合物を含む。さらに、X¹をモル ホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び4 カルボキシピペリジノ基から選択される1種として、 X²を水素又はハロゲンとした単一種類のフタロニトリ ル誘導体を原料に用いることで、好ましいルテニウムフ タロシアニン誘導体として説明した、式(1)中、R¹ 及びR²のうち一方、R³及びR⁴のうち一方、R⁵及びR 6のうち一方並びにR7及びR8のうち一方がそれぞれモ ルホリノ基、4-エトキシカルボニルピペリジノ基及び 4-カルボキシピペリジノ基から選択される1種であ り、R¹~R⁸のうちの残りの置換基が水素又はハロゲン である化合物が製造できる。さらに、式(2)で表した 化合物を1種類の化合物とすると、ほぼ単一構造のルテ ニウムフタロシアニン誘導体が製造できる。

【0023】なお、式(1)中の隣接する位置の置換基であるR¹とR²、R³とR⁴、R⁵とR⁶、そしてR⁷とR⁸のそれぞれの組は、式(2)で表されるフタロニトリル誘導体の同一の分子から供給されるので、隣接する位置の置換基の組み合わせは、X¹及びX²のそれぞれに導入した置換基の種類により制御可能である。それに対して、前述の隣接する位置の置換基の組が4つ組み合わされて式(1)のルテニウムフタロシアニン誘導体が形成されることから、その組み合わせの位置は本製造方法の反応では一義的に規定できない場合があるので、製造されたルテニウムフタロシアニン誘導体を適正な方法(※

[0030]

媒抽出、クロマトグラフィー等) により分離することで 目的の化学構造をもつルテニウムフタロシアニン誘導体 を得ることができる。

【0024】式(2)で表されるフタロニトリル誘導体 は、常法に従い製造できる。たとえば、4-二トロフタ ロニトリルや、4,5-ジクロロフタロニトリルと、X 1やX2に導入したい置換基に水素を付加した化合物(た とえば、X1にモルホリノ基を導入したい場合には、モ ルホリン)をアセトニトリル中でトリエチルアミン(以 下、「TEA」と称す)の存在下60~100℃程度で 10 と、モルホリン3.9g、45mmo1と、炭酸ナトリ (4,5-ジクロロフタロニトリルを原料とした場 合)、若しくはN,N'ージメチルホルムアミド(DM F) 中で炭酸ナトリウムの存在下30~100℃程度で (4-二トロフタロニトリルを原料とした場合)反応さ せて製造できる。

【0025】式(3)中のX3は水素又はエチル基、す なわちイソニコチン酸又はイソニコチン酸エチルであ り、この選択も目的とするルテニウムフタロシアニン誘 導体の化学構造式に応じて選択される。具体的には式 (1)中のR⁹及びR¹⁰により選択される。なお、反応 当初にはX³にエチル基を導入しておき、式(1)中の R⁹及びR¹⁰がエチル基であるルテニウムフタロシアニ ン誘導体を得た後に、加水分解を行い、R9及びR10が 水素であるルテニウムフタロシアニン誘導体を得ること もできる。

【0026】ルテニウム塩は特に限定されない。たとえ ば、RuCl3、RuF3等が例示できる。そして、ルテ ニウムは3価であることが好ましい。

【0027】これらのフタロニトリル誘導体、イソニコ チン酸誘導体及びルテニウム塩を適正な溶媒中で加熱す ることで目的とするルテニウムフタロシアニン誘導体が 得られる。溶媒としては、2-エトキシエタノール、メ トキシエタノール、クロロナフタレン、ペンタノール、 1,2-ジクロロベンゼン、DMF、DMSO等の高沸 点である溶媒が使用できる。なお、式(3)で表される イソニコチン酸誘導体としてイソニコチン酸エチルを用 いる場合にはイソニコチン酸エチルを過剰量用い、溶媒 として使用することも可能である。

【0028】本反応は円滑に進行させるために、加熱下 で行うことが好ましい。たとえば、130~300℃程 40 度、好ましくは230~250℃程度である。さらにジ アザビシクロウンデンセン(以下、「DBU」と称 す)、キノリン、(NH4)2MoO4等の触媒を使用す ることが好ましい。

【0029】製造されたルテニウムフタロシアニン誘導 体は、常法により精製することで目的の化合物が得られ る。たとえば、溶媒による選択抽出、クロマトグラフィ 一等である。

【実施例】以下に本発明のルテニウムフタロシアニン誘 導体およびその製造方法について例を挙げて説明する。 なお、本発明のルテニウムフタロシアニン誘導体及びそ の製造方法は以下の例示によってその化学構造式を限定 されるものでないことはいうまでもない。

8

【0031】(参考例)

4-モルホリノフタロニトリルの合成

4-ニトロフタロニトリル1.97g、10mmolウム3.18g、30mmolとの混合物をDMF50 mL中で撹拌しながら100℃に保った。得られた生成 物を減圧濃縮し、残さを酢酸エチル:ヘキサン(=体積 比で3:7)の溶離液を用い、シリカゲルクロマトグラ フィーにて精製した。収率は65%であった。

【0032】・4-(4-カルボキシピペリジノ)-フ タロニトリルの合成

4-ニトロフタロニトリル1.97g、10mmol と、4-カルボキシピペリジン7g、45mmo1と、 炭酸ナトリウム6.3g、60mmo1との混合物をD MF60mL中で撹拌しながら60~100℃に保っ た。得られた生成物を減圧濃縮し、残さを酢酸エチル: ヘキサン(=体積比で55:45)の溶離液を用い、シ リカゲルクロマトグラフィーにて精製した。収率は55 %であった。

【0033】・4-(4-エトキシカルボニルピペリジ ノ)ーフタロニトリルの合成

4-ニトロフタロニトリル1.97g、10mmo1と、4-エトキシカルボニルピペリジン7g、45mm o1と、炭酸ナトリウム3.2g、30mmo1との混 合物をDMF60mL中で撹拌しながら80℃に保っ た。得られた生成物を減圧濃縮し、残さを酢酸エチル: ヘキサン(=体積比で55:45)の溶離液を用い、シ リカゲルクロマトグラフィーにて精製した。収率は50 %であった。

【0034】・4ーモルホリノー5ークロローフタロニ トリルの合成

4,5-ジクロロフタロニトリル1.97g、10mm o1と、モルホリン1.3g、15mmo1と、TEA 1.5g、15mmolとの混合物をアセトニトリル2 ○mL中で6~8時間還流させた。得られた生成物を減 圧濃縮し、残さを酢酸エチル:ヘキサン(=体積比で2 5:75)の溶離液を用い、シリカゲルクロマトグラフ ィーにて精製した。収率は80%であった。

【0035】(合成例)下式(4)及び表1で表された 化学構造をもつ試料1~試料10を合成した。

[0036]

【化7】

1.0

9

[0037]

試料番号	Y ¹
1	-Н
9	_ 🔟

1	-H	-H
2	-H	-CH₂CH₃
3	-C(CH ₃) ₃	-H
4	-C(CH ₃) ₃	-CH₂CH₃
5	(2)	-H
6	O N	-CH₂CH₃
7	-N—COOEt	-H
8	-N—COOEt	-CH₂CH₃
9	-NСООН	-H
10	-исоон	-CH₂CH₃

*【表1】

【0038】・試料1の合成

RuCl₃·3H₂O δ 200mg、1.0mmolと、 フタロニトリルを1g、8mmo1と、イソニコチン酸 を370mg、3mmolとを1.5mLのDBU及び 30mLの2-エトキシエタノールの混合物中で、4時 間還流した。その後、過剰量のエトキシエタノールを蒸 出した沈殿をメンブランフィルターでろ別後、乾燥させ た。さらに、種々の溶媒でソックスレー抽出器を用いて 抽出を行い、精製された合成物がエーテル抽出物として 得られた。収率は、45%であった。

【0039】・試料2の合成

RuCl3・3H2Oを1.0g、5.0mmolと、フ タロニトリルを2.4g、19mmo1と、イソニコチ ン酸エチルを5mL中で、4時間還流した。その後、過 剰量のイソニコチン酸エチルを蒸発除去し、その残さを 20%硫酸を用いて摩砕した。析出した沈殿をメンブラ※50 【0043】・試料6の合成

※ンフィルターでろ別後、乾燥させた。さらに、酢酸エチ ル:ヘキサン(=体積比で1:4)の溶離液を用いたア ルミナカラムを用いて精製した。収率は、60%であっ た。

【0040】・試料3の合成

フタロニトリルに代えて、4-tertーブチルフタロ 発除去し、その残さを20%硫酸を用いて摩砕した。析 40 ニトリルを用いた以外は、前述の試料1の合成方法と同 様の方法で行った。収率は、55%であった。

【0041】・試料4の合成

フタロニトリルに代えて、4-tertーブチルフタロ ニトリルを用いた以外は、前述の試料2の合成方法と同 様の方法で行った。収率は、75%であった。

【0042】・試料5の合成

フタロニトリルに代えて、4-モルホリノフタロニトリ ルを用いた以外は、前述の試料1の合成方法と同様の方 法で行った。収率は、37%であった。

フタロニトリルに代えて、4 - モルホリノフタロニトリルを用いた以外は、前述の試料2の合成方法と同様の方法で行った。収率は、45%であった。

【0044】・試料7の合成

フタロニトリルに代えて、4 - (4 - エトキシカルボニルピペリジノ) - フタロニトリルを用いた以外は、前述の試料1の合成方法と同様の方法で行った。収率は、38%であった。

【0045】・試料8の合成

フタロニトリルに代えて、4 - (4 - エトキシカルボニ 10 ルピペリジノ) - フタロニトリルを用いた以外は、前述の試料 2 の合成方法と同様の方法で行った。収率は、4 5%であった。

【0046】・試料9の合成

フタロニトリルに代えて、4-(4-カルボキシピペリ ジノ)-フタロニトリルを用いた以外は、前述の試料1 の合成方法と同様の方法で行った。収率は、30%であった。

【0047】・試料10の合成

フタロニトリルに代えて、4-(4-カルボキシピペリ 20 ジノ)-フタロニトリルを用いた以外は、前述の試料2 の合成方法と同様の方法で行った。収率は、35%であった。

【0048】・その他、試料の合成

フタロニトリルに代えて、4 ーモルホリノー5ークロローフタロニトリルを用いた以外は、前述の試料1の合成方法と同様の方法で行った。収率は、55%であった。

この結果から、前記式(2)中のX¹及びX²の双方に置 換基が導入されていても本製造方法が適用できることが 分かる。

12

【0049】(光吸収効率の測定)光吸収効率を測定するために、試料1、3、5、7、9について、可視光領域($450\sim900$ n m)における吸光度を測定した。測定はDMF中に7. 5×10^{-5} m o 1/L の濃度で溶解させて行った。

【0050】測定した吸光スペクトルを図1に示す。試料番号が大きくなるにつれてスペクトルがよりブロードになり、幅広い波長範囲で効率的に光を吸収できることが分かった。特に本発明のルテニウムフタロシアニン誘導体である試料3、5、7、9は、試料1、3の吸光スペクトルのように、特定領域の吸光度が高いばかりでなく、450~900nmの広い波長範囲において満遍なく高い吸光度を有している。したがって、光エネルギーを効率的に電気に変換できる光電変換素子等への応用が期待できる。

[0051]

20 【発明の効果】以上、本発明のルテニウムフタロシアニン誘導体及びその製造方法によれば、より太陽光に対する吸収効率を高めた新規ルテニウムフタロシアニン誘導体およびその製造方法を提供することができるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例における各試料の吸光スペクトルである。

【図1】

